

# 化学吸収液

## —CO<sub>2</sub>削減技術の早期実現を目指して—

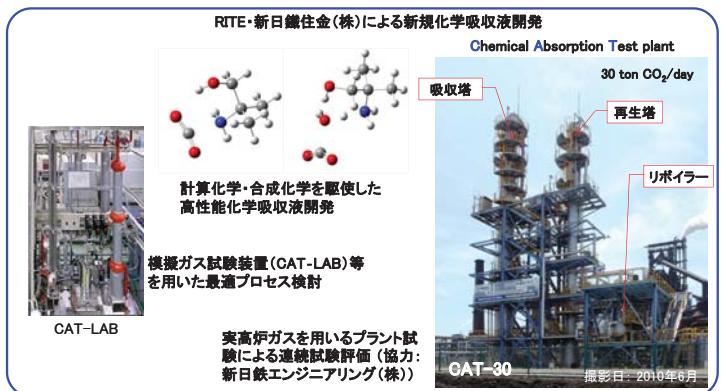
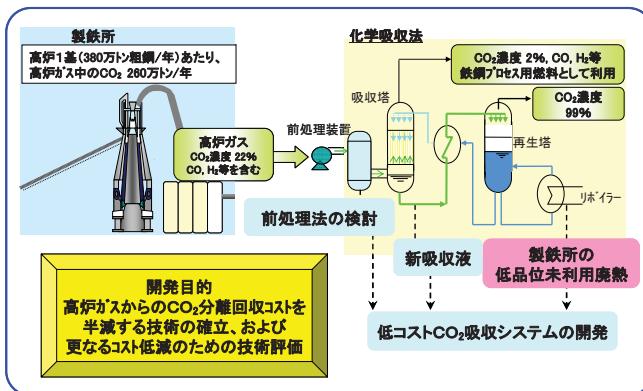
化学吸収液プロセスは、低コストCO<sub>2</sub>分離回収・貯留(CCS)技術の早期実現に欠かせない有望な技術であり、最も実用化に近いCO<sub>2</sub>分離回収技術です。RITEは、さまざまな大規模CO<sub>2</sub>発生源に対して低エネルギー・低コストの新規の化学吸収液を開発するため、分子レベルの材料設計・評価からプラント試験による実用化検討まで総合的に取り組んでいます。

### 常圧ガス用：大規模排出源からのCO<sub>2</sub>分離・回収に向けた新規化学吸収液の開発

化学吸収法はガス中のCO<sub>2</sub>を化学的に液に吸収させた後、加熱することでCO<sub>2</sub>を分離・回収する技術で、石炭火力発電所や製鉄所高炉など、大規模なCO<sub>2</sub>排出源に適したプロセスです。「加熱」等に要するエネルギーコストの削減が最大の課題であり、RITEはそれを解決する技術開発を実施してきました。

低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発事業(COCS:平成16~20年度)

環境調和型製鉄プロセス技術開発事業(COURSE50 STEP1:平成20~24年度)



COCS事業では世界に先駆けて種々の高性能新吸収液を開発。これまで基準として使用されていたMEA(モノエタノールアミン)吸収液に比べ、CO<sub>2</sub>分離・回収エネルギーの大幅低減を達成しました。

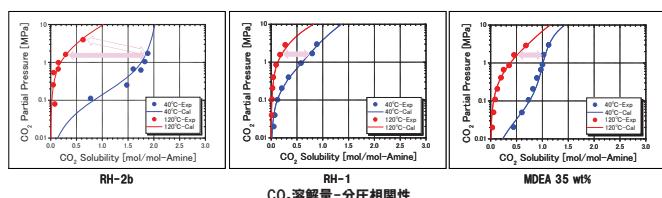
COURSE50 STEP1では、世界トップレベルの分離回収エネルギー2.0 GJ/ton CO<sub>2</sub>を達成。STEP2(平成25年度～)は、更なるコスト削減・実用化を目指し、革新的な化学吸収液の開発に取り組んでいます。

### 高圧ガス用：高圧CO<sub>2</sub>含有ガスからのCO<sub>2</sub>分離・回収に向けた新規化学吸収液の開発

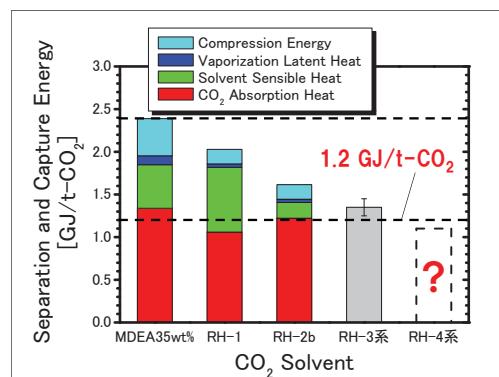
石炭ガス化ガスや探掘天然ガスなど高圧CO<sub>2</sub>含有ガスからのCO<sub>2</sub>分離・回収に向けた高圧再生型化学吸収液の開発に取り組んでいます。

	分離法	再生圧力	圧縮工程を含む分離回収エネルギー [MJ/t-CO <sub>2</sub> ]		
高圧 CO <sub>2</sub> 含有ガス (4.0 MPa) CO <sub>2</sub> =~40%	SELEXOL-flash法	減圧(0.2 MPa)	400~1,700**	1,000***	1,400~2,700
	UCARSOL-flash法*	減圧(0.2 MPa)	700**	1,000***	1,700
	UCARSOL(flashなし)*	高圧(1.6 MPa)	3,200**		400*** 3,600
	新吸収法	高圧(4.0 MPa)	≤ 1,000	200***	≤ 1,200

RITEでは、高圧処理ガスの持つ高い圧力エネルギーの有効利用によりCO<sub>2</sub>分離・回収に必要なエネルギーの大幅削減の可能性を提案しています。



処理ガスの持つ高い圧力エネルギーを維持した状態でCO<sub>2</sub>の分離・回収が可能な高性能な高圧再生型化学吸収液の開発を進めています。



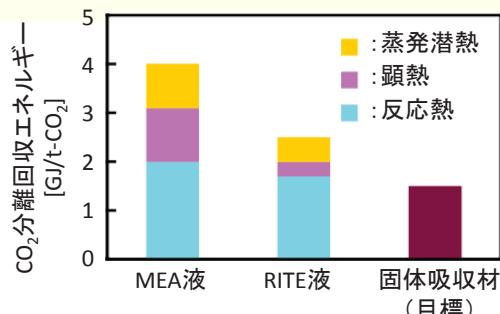
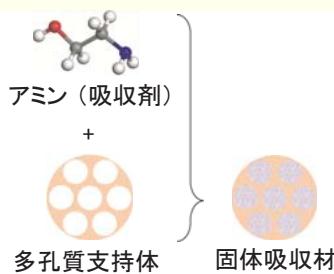
RITEでの独自開発による高圧再生型化学吸収液の新規開発・高性能化の検討と共に、民間企業との共同研究による実用化検討を積極的に推進することにより、世界最高レベルの性能を持つ高圧再生型化学吸収液を世界に発信・提案していきます。

# CO<sub>2</sub>固体吸収材

## —CCS技術の省エネルギー化を目指して—

RITEでは、これまでに蓄積してきた化学吸収法等のCO<sub>2</sub>分離回収技術をベースにCO<sub>2</sub>高効率回収・低エネルギー消費型の固体吸収材開発を実施しています。CCSコストの過半を占めるCO<sub>2</sub>分離回収コストの低減は、地球温暖化に関するCO<sub>2</sub>排出量の大幅削減に貢献し、我が国が目指している低炭素社会の構築に大いに役立ちます。

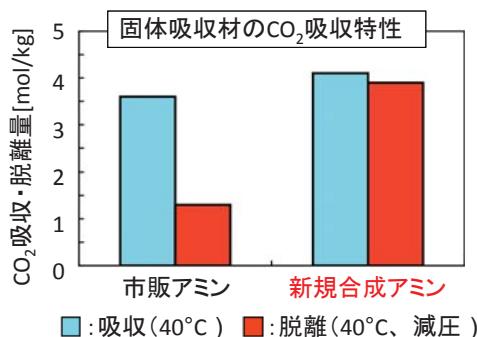
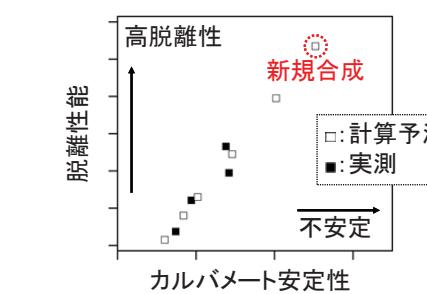
### 固体吸収材の材料開発



固体吸収材は、CO<sub>2</sub>吸収剤であるアミンを多孔質支持体に担持した固体であり、アミン吸収液と類似のCO<sub>2</sub>吸収特性を有しながら吸収液頭熱や蒸発潜熱の大幅低減が期待できます。

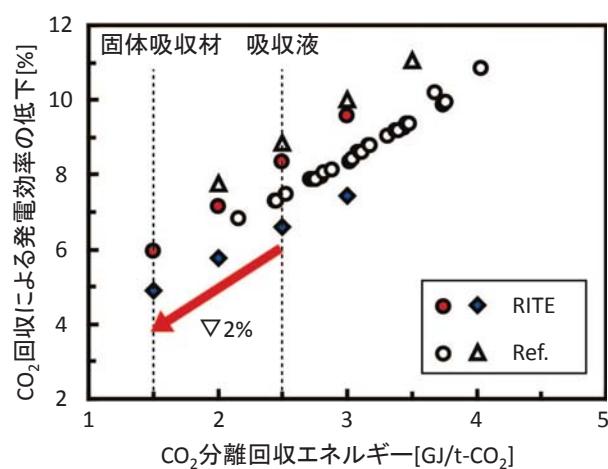
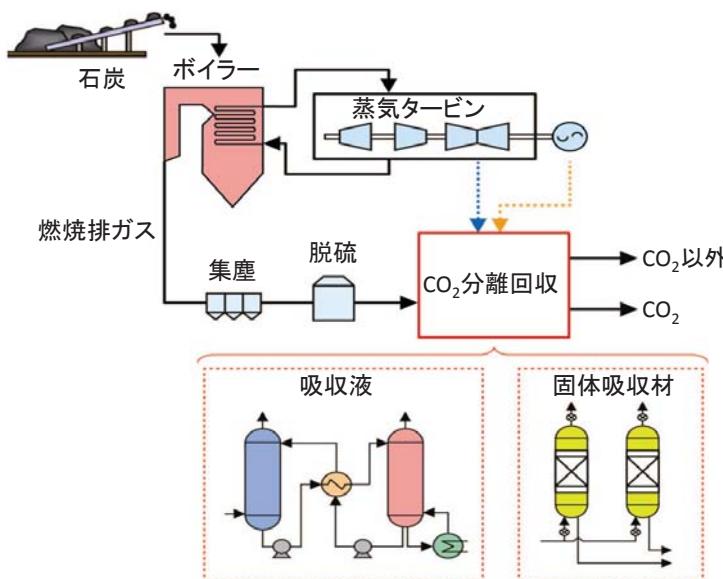
RITEでは、経済産業省から委託された二酸化炭素固体吸収材等研究開発事業においてCO<sub>2</sub>分離回収エネルギー<1.5 GJ/t-CO<sub>2</sub>を目指して、研究開発を進めています。

#### 計算化学を活用した高効率回収型アミンの探索



RITEは、計算化学を活用して、新規なアミン吸収剤を探査し、低温再生可能なCO<sub>2</sub>高効率回収型の固体吸収材を作製することに成功しました。現在は、本材料のプロセス性能評価を進めています。また、本材料は有人閉鎖空間などの再生型CO<sub>2</sub>吸着剤としての用途展開も検討しています。

### システムレベルの性能評価手法開発



小型連続回収試験を行い、固体吸収材のプロセス性能を評価するとともに、発電システムレベルでのプロセスシミュレータを構築し、CO<sub>2</sub>分離回収技術が発電効率に与える影響を評価しています。

# CO<sub>2</sub>分離膜

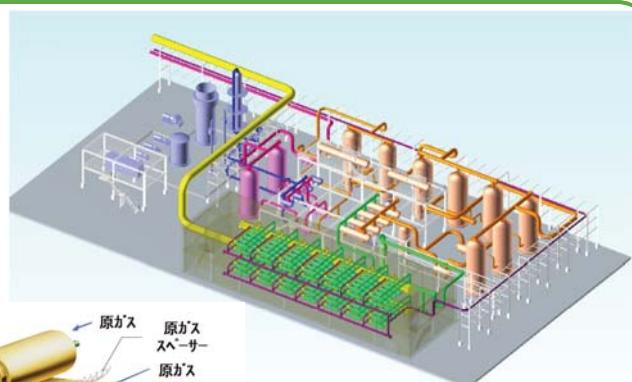
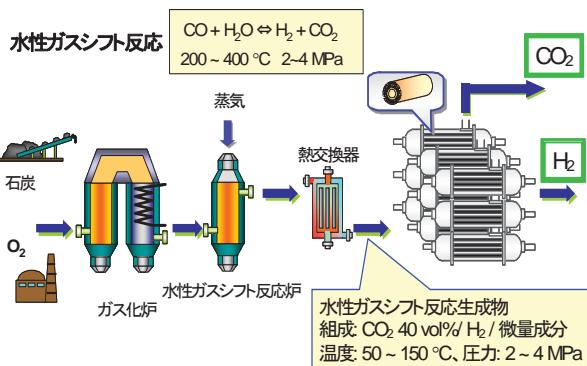
## —経済的なCO<sub>2</sub>削減を目指して—

CO<sub>2</sub>分離膜プロセスは、石炭ガス化複合発電(IGCC)等の高圧ガスに対し、低コストでのCO<sub>2</sub>分離回収を可能にする分離技術です。このためには、高いCO<sub>2</sub>分離性能を有する分離膜モジュールの開発が重要です。RITEでは、分子ゲート機能を有する新規CO<sub>2</sub>分離膜モジュールの開発に取り組んでいます。

### 石炭ガス化炉(IGCC)からのCO<sub>2</sub>分離・回収

石炭ガス化炉からは加圧されたガスが排出されます。これらガスからCO<sub>2</sub>を分離・回収するための膜の開発を進めています。

#### IGCC CO<sub>2</sub>回収型石炭ガス化炉の概念



CO<sub>2</sub>回収設備鳥瞰図  
緑色の部分が膜分離設備  
スパイラル膜モジュール

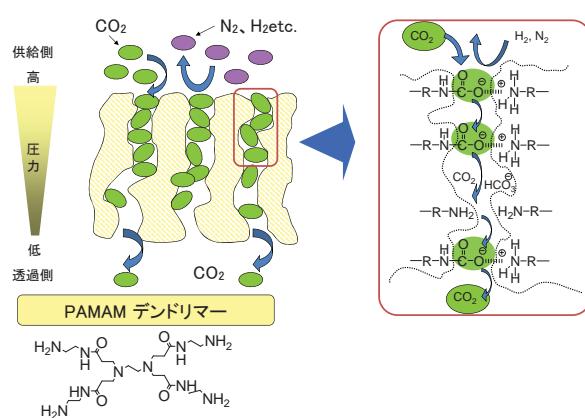
### 「分子ゲート機能」の開発(経済産業省委託プロジェクト)

【目的】石炭ガス化炉(IGCC)からCO<sub>2</sub>を分離・回収する膜分離技術の確立を目指す。(クラレ、日東电工、新日鐵住金エンジ、RITEで「技術研究組合」を作り実施)

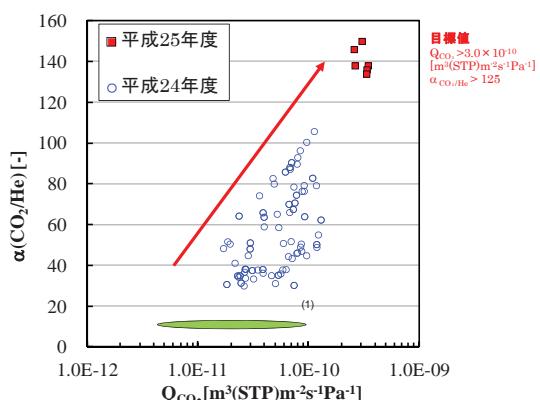
【目標】分離回収コスト低減 1,500円/t-CO<sub>2</sub>以下

【成果】分子ゲート機能CO<sub>2</sub>分離膜: 世界最高レベルの分離性能

PAMAMデンドリマーとCO<sub>2</sub>の相互作用を利用し、分子サイズの小さいH<sub>2</sub>よりも分子サイズの大きなCO<sub>2</sub>を選択的に透過させるという特徴を持つガス分離膜。



ラボレベルで目標分離性能を達成  
世界最高レベルの分離性能を更新

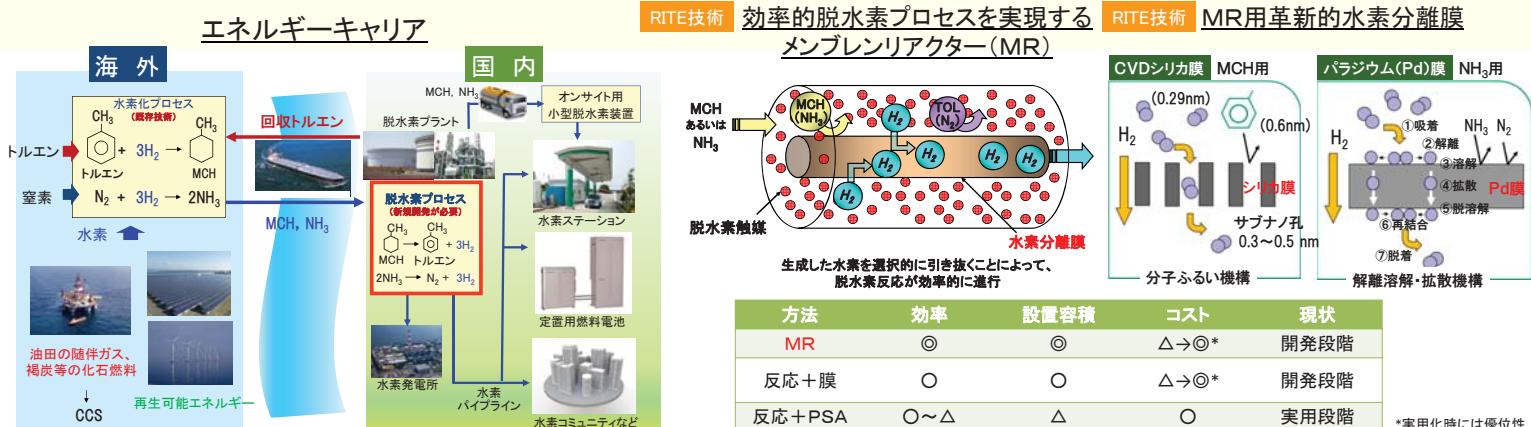


# 革新的水素分離膜・プロセス

## －水素エネルギー社会構築への貢献－

最近大きな注目を集めている水素エネルギー社会の実現には、水素の安定供給を可能とする輸送・貯蔵技術の開発が必要です。メチルシクロヘキサンやアンモニアなど、分子内に水素を有し、その取り扱いが容易な化合物が、水素の輸送・貯蔵手段「エネルギーキャリア」として期待されています。RITEではこれまで蓄積してきた膜分離技術を活用し、エネルギーキャリアから効率的に水素を分離・精製するプロセスの研究開発に取り組んでいます。

### エネルギーキャリアと脱水素プロセス

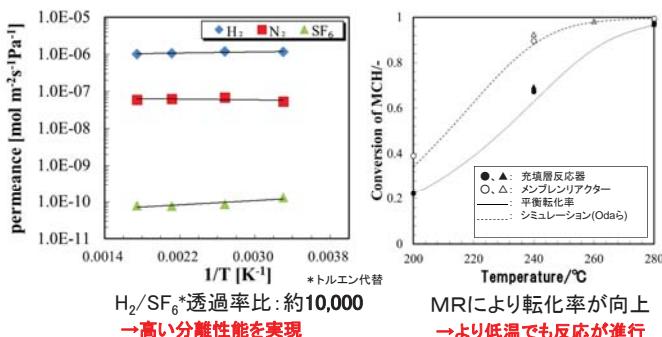


### CVDシリカ膜 (MCH用): 脱水素プロセスに低温排熱の活用も可能

#### 対向拡散CVD法によるシリカ膜の作製と細孔径制御



#### CVDシリカ膜のガス分離性能およびMR評価

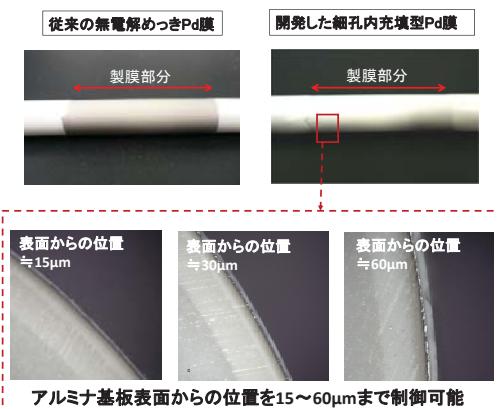


### パラジウム(Pd)膜 (NH<sub>3</sub>用): 耐久性の飛躍的向上が期待できる細孔内充填型

#### 主なPd系水素分離膜の種類

遊離型(圧延膜)	通常型薄膜 (無電解めっき、電解めっき、スパッタ、CVD等)	細孔内充填型 (目的とする膜構造)
○実用化研究段階 ○高耐久性および高水素選択性 ○多元系の合金も作製可能 ×Pdコストに問題 ×触媒と合金化、飛翔物で破損	○コスト低減 ○高い水素透過性能および分離性能 ×耐久性に課題 (水素脆化、熱膨張等)	○無機材料をマトリックスとするため水素脆化に耐性 ○Pd使用量低減が可能 ○合金化の抑制 ○分離層の物理的保護 ×緻密化が困難 →今回、緻密化に成功

#### 新規開発細孔内充填型Pd膜



#### Pd膜性能評価比較図

